

令和元年度 かき処理・加工施設監視結果(再掲)

	施設数	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			年間		
		設定監視 計画件数 (a)	監視実 施件数 (b)	監視実 施率(%) (b/a)	設定監視 計画件数 (c)	監視実 施件数 (d)	監視実 施率(%) (d/c)	設定監視 計画件数 (e)	監視実 施件数 (f)	監視実 施率(%) (f/e)	設定監視 計画件数 (g)	監視実 施件数 (h)	監視実 施率(%) (h/g)	設定監視 計画件数 (h)=(a+c+e+g)	監視実 施件数 (i)=(b+d+f+h)	監視実 施率(%) (i/h)
かき処理場	79	9	10	111%	63	75	119%	78	60	77%	54	42	78%	204	187	92%
かき入札場	3	0	0	—	0	0	—	3	3	100%	0	0	—	3	3	100%
かき袋詰め加工	42	7	11	157%	20	37	185%	56	41	73%	41	31	76%	124	120	97%
合 計	124	16	21	131%	83	112	135%	137	104	76%	95	73	77%	331	310	94%